

Patent Number:

JP8190098

Publication date:

1996-07-23

Inventor(s):

HORI SHINICHI; YAMADA TOICHI; KAMIYOSHI KAZUHIKO

Applicant(s):

SEKISUI FINECHEM CO LTD

Requested Patent:

JP8190098

Application Number: JP19950135048 19950601

Priority Number(s):

IPC Classification:

G02F1/1339

EC Classification:

Equivalents:

JP3174243B2

Abstract

PURPOSE: To prevent the abnormal orientation of liquid crystal molecules and to improve a powder flow property and water dispersibility by forming two layers having the surface tension smaller than the surface tension of solid particulates and the surface tension larger than the surface tension on the surfaces of the solid particulates in such a manner that the respective layers are exposed on the surfaces.

CONSTITUTION: The first layers 1 having the surface tension smaller than the surface tension of the solid particulates 3 and the second layers 2 having the surface tension larger than the surface tension of the solid particulates 3 are formed on the surfaces of the solid particulates 3. These layers 1, 2 are formed by treating the surfaces of the solid particulates 3 with polymers, such as silane based compds., org. titanate compds. and adhesive resins, and aluminum compds.

Consequently, the solid particulates 3 eventually have the first layers 1 and second layers 2 respectively co-existing on their surfaces. The first layers 1 and the second layers 2 are formed on the surfaces of the solid particulates 3 so as to be respectively exposed on the surfaces. In such a case, the ratio of the exposing areas of the first layers 1 and the second layers 2 is arbitrarily changeable by changing the treating conditions.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-190098

(43)公開日 平成8年(1996)7月23日

(51) Int.Cl.⁸

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G02F 1/1339

500

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 9 頁)

(21)出願番号

特願平7-135048

(22)出顕日

平成7年(1995)6月1日

(31) 優先権主張番号 特願平6-275168

(32)優先日

平6 (1994)11月9日

(33)優先權主張国

日本 (JP)

(71)出願人 000198798

積水フアインケミカル株式会社

大阪府大阪市北区西天満2丁目4番4号

(72)発明者 堀 信一

滋賀県甲賀郡水口町泉1259 積水フアイン

ケミカル株式会社内

(72)発明者 山田 都一

滋賀県甲賀郡水口町泉1259 積水フアイン

ケミカル株式会社内

(72)発明者 神吉 和彦

滋賀県甲賀郡水口町泉1259 積水フアイン

ケミカル株式会社内

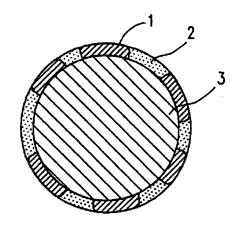
(74)代理人 弁理士 山本 拓也

(54) 【発明の名称】 液晶表示素子用スペーサー及び液晶表示案子

(57)【要約】

【目的】 液晶分子の異常配向を防止し、かつ粉体流動 性および水分散性の改善された液晶表示素子用スペーサ ーとそれを用いた液晶表示素子を提供すること。

【構成】 固体微粒子3の表面に、その固体微粒子3の 表面張力に比して小さい表面張力を有する第1の層1 と、その固体微粒子3の表面張力に比して大きい表面張 力を有する第2の層2とが、それぞれ表面に露出するよ うに形成されている液晶表示素子用スペーサー。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 固体微粒子の表面に、該固体微粒子の表 面張力に比して小さい表面張力を有する第1の層と、該 固体微粒子の表面張力に比して大きい表面張力を有する 第2の層とが、それぞれの層が表面に露出するように形 成されていることを特徴とする液晶表示素子用スペーサ

【請求項2】 請求項1記載の液晶表示素子用スペーサ ーが用いられていることを特徴とする液晶表示素子。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、液晶分子の異常配向を 防止し、かつ粉体としたときの流動性および水中での分 散性が改善された液晶表示素子用スペーサーとそれを用 いた液晶表示素子に関する。

[0002]

【従来の技術】一対の基板間に配設される液晶表示素子 用スペーサーに要求される主な特性には、液晶分子の異 常配向を起こさないこと、およびスペーサーを基板間に 散布する際の粉体流動性および水分散性が優れていると 20 とがある。

【0003】スペーサーによる液晶分子の異常配向を防 止するために、特開平2-297523号公報には、ス ペーサーの臨界表面エネルギーを30dyn/cm以下 にすることが開示され、特開平3-293327号公報 には、スペーサーによる液晶分子の異常配向を防止する ため、およびスペーサーの基板への付着力を上げるため にスペーサーの表面張力を30 d y n/c m以下にし、 かつスペーサー表面に付着性物質を設けた構成が開示さ れている。

【0004】一般に、静電気や振動等によって起こるス ペーサー回りの配向異常(光抜け)の防止には、液晶分 子をスペーサーに垂直配向させることが有効であり、液 晶分子を垂直配向させるために、液晶の表面張力よりも スペーサーの表面張力を小さくすることは従来より公知 である。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、スペー サーの表面張力が液晶に比べて低いものを使用した場合 ーサーの粉体流動性が悪かったり、水分散性が悪い等の 問題があった。

【0006】逆に、スペーサーの表面張力が液晶に比べ て高いものを使用した場合には液晶分子の異常配向を起 とし、液晶表示素子の表示性能を低下させるという問題 がある。

【0007】本発明は、液晶分子の異常配向を防止し、 かつ粉体流動性や水分散性の改善された液晶表示素子用 スペーサーとそれを用いた液晶表示素子を提供すること を目的としている。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明に係る液晶表示素 子用スペーサーは、固体微粒子の表面に、該固体微粒子 の表面張力に比して小さい表面張力を有する第1の層 と、該固体微粒子の表面張力に比して大きい表面張力を 有する第2の層とが、それぞれの層が表面に露出するよ うに形成されていることを特徴とし、そのことにより上 記目的が達成される。

【0009】本発明の液晶表示素子用スペーサーは、上 10 記液晶表示素子用スペーサーを用いてなり、そのことに より上記目的が達成される。

【0010】本発明に使用される固体微粒子としては、 有機物質または無機物質からなるものがあり、有機物質 としては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリメチル ベンテン、ポリ塩化ビニル、ポリテトラフルオロエチレ ン、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリエ チレンテレフタレート、ポリプチレンテレフタレート、 ボリアミド、ボリイミド、ボリスルフォン、ボリフェニ レンオキサイド、ポリアセタール等の線状または架橋高 分子:エポキシ樹脂、フェノール樹脂、メラミン樹脂、 不飽和ポリエステル樹脂、ジビニルベンゼン重合体、ジ ビニルベンゼンースチレン共重合体、ジビニルベンゼン - アクリル酸エステル共重合体、ジアリルフタレート重 合体、トリアリルイソシアヌレート重合体、ベンゾグア ナミン重合体等の網目構造を有する樹脂が挙げられる。 上記固体微粒子のうちで、特に好ましいものは、ジビニ ルベンゼン共重合体、ジビニルベンゼンースチレン共重 合体、ジビニルベンゼン-アクリル酸エステル共重合 体、ジアリルフタレート重合体等の網目構造を有する樹 30 脂である。

【0011】無機物質としては、ケイ酸ガラス、ホウケ イ酸ガラス、鉛ガラス、ソーダ石灰ガラス、アルミナ、 アルミナシリケート等を用いることができる。これらの うち、特に好ましいものは、ケイ酸ガラス、ホウケイ酸 ガラス、およびシリカ粒子である。

【0012】本発明に使用される固体微粒子の平均粒径 は1μm以上10μm以下、特に1μm以上5μm以下 が好ましい。 固体微粒子の平均粒径が 1 μ m 未満では、 上記第1の層および第2の層が固体微粒子表面に均一に には、液晶分子の配向性を乱すととはないものの、スペ 40 被覆されないおそれがあり、10μmを超えると、該第 1の層および第2の層が固体微粒子表面に充分な厚みで 被覆されないおそれがある。

> 【0013】固体微粒子の形状は、特に限定されるもの ではないが、例えば、真球状、楕円球状、円柱状のもの を用いることができる。

【0014】(シリカ粒子の調製)上記シリカ粒子は、 例えば、次のようにして得ることができる。

【0015】アルコキシシランを、水及びアルコールを 含有するアルカリ性溶液中で、加水分解してシリカ粒子 50 を製造する方法において、先ず、0~10℃で0.5~

1

3時間反応させることによりシリカのシード粒子を生成 させ、次いで1時間当たり5~8℃の昇温速度で15~ 20℃まで昇温させることによりシード粒子の表面にシ リカを生成させ、シード粒子を成長させてシリカ粒子を 得る。

【0016】上記アルコキシシランとしては、一般式S i(OR¹),で表されるテトラアルコキシシラン、一般 式Si(OR1),R1で表されるトリアルコキシシランお よびこれらのアルコキシシランを部分的に加水分解して 得られる低縮合物等が挙げられる。

【0017】 ここで、R¹、R²はメチル基、エチル基、 イソプロピル基、ブチル基等が好ましい。例えば、テト ラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、トリメトキ シシラン、トリエトキシラン等が挙げられる。これらの アルコキシシランは単独で使用しても、二種以上を混合 して使用してもよい。

【0018】上記アルコールとしては、例えば、メタノ ール、エタノール、イソプロパノール、ブタノール、エ チレングリコール、プロピレングリコール等が挙げら れ、特にエタノールが好ましい。これらのアルコールは 20 する。 単独で使用しても、二種以上を混合して使用してもよ

【0019】水及びアルコールを含有するアルカリ水溶 液は、水とアルコールとの混合溶液に、アンモニア水、 アンモニアガス、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、 第四級アンモニウム塩、アミン類等のアルカリを溶解さ せることにより得ることができ、特にアンモニア水が好 ましい。これらのアルカリは単独で使用しても、二種以 上を混合して使用してもよい。

コール及びアルカリを適量混合してアルカリ性溶液を調 整する。そして、このアルカリ性溶液を撹拌しながら、 この溶液にアルコキシシランを添加し、0~10℃で 0.5~3時間反応させる。この反応により、アルコキ シシランが加水分解され、縮合してシリカのシード粒子 が生成し、反応液中に分散される。

【0021】水とアルコールの混合比率は、一般に、水 5~75重量%、アルコール95~25重量%である。 また、アルカリは、一般に溶液のpHが8~13になる 量が用いられる。アルコキシシランは、一般に、上記ア ルカリ性溶液100重量部に対して、10~80重量部 が使用される。アルコキシシランの量が少なすぎると反 応が十分に行われず、逆に多すぎると溶解性が悪くなる ことがある。

【0022】アルコキシシランは、原液のままあるいは 水又はアルコール等に溶解させて用いてもよく、特に上 記の水及びアルコールを含有するアルカリ性溶液に溶解 させて用いるのが好ましい。

【0023】また、上記のアルコキシシラン又はその溶 液は、反応に際して、水及びアルコールを含有するアル 50 $0\,\mu\,\mathrm{m}$ 、特に $1\sim5\,\mu\,\mathrm{m}$ に設定するのが好ましい。との

カリ性溶液に一括して添加してもよいが、反応の進行に したがい滴下しながら徐々に添加するのが好ましい。

【0024】このシード粒子の生成反応において、反応 温度が0℃未満では反応が十分に進まず、シード粒子を 得るのに長時間を要する。逆に、反応温度が10℃を超 えると、反応が速く進みすぎ、生成したシード粒子同士 が合着しやすくなる。それゆえ、シード粒子を生成させ る際の反応温度は0~10℃が好ましい。

【0025】また、シード粒子の生成反応において、反 10 応時間が0.5時間未満ではシード粒子の生成が不十分 である。逆に、反応時間が3時間を超えるとシード粒子 の合着が起こる。それゆえ、シード粒子を生成させる際 の反応時間は0.5~3時間が好ましい。

【0026】次いで、シード粒子が分散している反応液 (アルコキシシラン、水及びアルコールを含有するアル カリ性溶液)を、1時間当たり5~8℃の昇温速度で1 5~20℃まで昇温させ反応させる。この反応により、 残りのアルコキシシランが加水分解され、縮合してシー ド粒子の表面にシリカが生成付着し、シード粒子が成長

【0027】このシード粒子の成長反応において、昇温 速度が5℃/時間未満では、反応速度が遅く、シード粒 子が成長するのに長時間を要する。逆に、昇温速度が8 °C/時間を超えると反応速度が速すぎ、生成途中にある シード粒子同士が合着しやすくなるため、異形粒子が生 成する。それゆえ、シード粒子を生成させる際の昇温速 度は1時間当たり5~8℃が好ましい。

【0028】また、昇温による最終到達温度が15℃未 満では反応が十分に進まず、所望粒径のシリカ粒子を得 【0020】さらに詳細に説明すると、先ず、水、アル 30 るのに長時間を要する。逆に、最終到達温度が20℃を 超えると、反応速度が速すぎ、成長途中にあるシード粒 子同士が合着しやすくなるため、異形粒子が生成する。 それゆえ、シード粒子を生成させる際の昇温による最終 到達温度は15~20℃が好ましい。

> 【0029】なお、水及びアルコールを含有するアルカ リ性溶液にアルコキシシランを添加して反応を行う場 合、上記アルカリ性溶液に添加するアルコキシシラン又 はその溶液は、最終的に必要とされる量の全部をシード 粒子の生成反応の際に添加してもよいが、シード粒子の 40 生成反応の際にその生成に必要とされる量だけ添加し、 シード粒子の成長反応の際にその成長に必要とされる量 を添加してもよい。

【0030】シード粒子の生成反応の際にその成長に必 要とされる量を添加する場合は、シード粒子の生成反応 に使用した溶液と同一組成の水及びアルコールを含有す るアルカリ性溶液にアルコキシシランを溶解したものを 用いることが好ましい。

【0031】とうして、所望の粒径を有するシリカ粒子 の分散液が得られる。シリカ粒子の平均粒径は、1~5

シリカ粒子の平均粒径は、アルコキシシランの添加量で 調節することができる。また、粒径の変動係数は10% 以下、好ましくは5%以下である。

【0032】得られるシリカ粒子の分散液は、そのま ま、あるいは固形分濃度を調節して種々の用途に使用さ れる。また、シリカ粒子の分散液からシリカ粒子を分離 して種々の用途に使用される。

【0033】(固体微粒子の表面処理)上記固体微粒子 の表面に形成される、該固体微粒子の表面張力に比して 面張力に比して大きい表面張力を有する第2の層は、以 下の化合物を固体微粒子の表面に処理することによって 形成することができる。

【0034】(A)シラン系化合物

- (B) 有機チタネート化合物
- (C)接着性樹脂等のポリマー
- (D) アルミニウム化合物、ジルコネート化合物等 上記シラン系化合物(A)としては、例えば、シラン化 合物、シリルイソシアネート化合物、シランカップリン グ剤、等が挙げられる。

【0035】(A)-1 シラン化合物

上記シラン化合物としては、ィーアミノブロビルトリメ トキシシラン、N-β-(アミノエチル)-γ-アミノ プロビルートリメトキシシラン、3-(N-アリル-N (2-アミノエチル))アミノプロピルトリメトキシシ ラン、3 - (N-アリル-N-グリシジル) アミノブロ ピルトリメトキシシラン、3-(N-アリル-N-メタ クリル) アミノプロピルトリメトキシシラン及び3-(N. N-ジグリシジル) アミノプロピルトリメトキシ シラン等のアミノ系: N, N-ピス ((メチルジメトキ 30 シシリル) プロビル) アミン、N、N-ビス〔3-(ト リメトキシシリル) プロピル] アミン、N, N-ピス *

* [3-(メチルジメトキシシリル)プロピル]エチレン ジアミン、N, N-ビス〔3-(トリメトキシシリル) プロピル] エチレンジアミン、N-グリシジル-N, N -ビス〔3 - (メチルジメトキシシリル)プロピル〕ア ミン、及びN-グリシジル-N, N-ピス〔3-(トリ メトキシシリル)プロピル〕アミン等のアミン系;N, N - ビス〔(メチルジメトキシシリル)プロビル〕メタ クリルアミド及びN、N-ビス〔3-(トリメトキシシ リル)プロビル]メタクリルアミド等のアミド系;ビニ 小さい表面張力を有する第1の層と、該固体微粒子の表 10 ルトリエトキシシラン及びビニルートリス(2-メトキ シエトキシ) シラン等のピニル系、ャーメタクリロキシ プロビルトリメトキシシラン等のメタクリル系、アーグ リシドキシプロピルトリメトキシシラン等のグリシジル 系、アーメルカプトピロピルトリメトキシシラン等のメ ルカプト系のものが挙げられ、特にアミノ系やアミド系 のものが好ましく用いられる。

> 【0036】(A)-2 シリルイソシアネート化合物 上記シリルイソシアネート化合物としては、例えば、水 素化シリルトリイソシアネートHSi(NCO),、フ ッ化シリルトリイソシアネートFSi(NCO)」、メ チルシリルトリイソシアネートMeSi(NCO),、 エチルシリルトリイソシアネートEtSi(NC O), イソプロピルシリルトリイソシアネート i - P rSi(NCO), n-プロピルシリルトリイソシア ′ ネートn-PrSi(NCO),、n-ブチルシリルト リイソシアネートn-BuSi(NCO),、メトキシ シリルトリイソシアネートMeOSi (NCO),、エ トキシシリルトリイソシアネートEtOSi(NCO) 」、フェノキシシリルトリイソシアネートPhOSi (NCO),

[0037] 【化1】

シクロヘキシルシリルトリイソシアネート(H)Si(NCO)₃

【0038】等のトリイソシアネート類;ジフルオロシ リルジイソシアネートF,Si(NCO),、ジメチルシ リルジイソシアネートMe,Si(NCO),、ジn-ブ チルシリルジイソシアネート (n-Bu), Si (NC O), ジフェニルシリルジイソシアネートPh,Si (NCO), ジメトキシシリルジイソシアネート(M eO),Si(NCO),、ジエトキシシリルジイソシア ネート(EtO),Si(NCO),等のジイソシアネー ト類:トリメチルシリルイソシアネートMe,SiNC O、トリエチルシリルイソシアネートEt,SiNC O、トリフェニルシリルイソシアネートPh₁SiNC O、トリフルオロシリルイソシアネートF,SiNCO 等のモノイソシアネート類:およびテトライソシアネー トシランSi(NCO),等のものが挙げられる。 【0039】(A)-3 シランカップリング剤

チルトリメトキシシラン、2-アセトキシエチルトリク ロロシラン、2-アセトキシエチルメチルジクロロシラ ン、2-アセトキシブロピルメチルジクロロシラン、ア セトキシプロビルトリメトキシシラン、3-グリシドキ シプロピルトリメトキシシラン、2-(3,4-エポキ 40 シシクロヘキシル)-エチルトリメトキシシラン、N-グリシジル-N、N-ビス〔3-(メチルジメトキシシ リル) プロピル] アミン、N-グリシジル-N,N-ビ ス〔3-(トリメトキシシリル)プロピル〕アミン、ベ ーター(3,4-エポキシシクロヘキシル)エチルトリ メトキシシラン、ガンマーグリシドキシブロビルトリメ トキシシラン、3-シアノブチルトリクロロシラン、2 -シアノエチルメチルジクロロシラン、2-シアノエチ ルトリエトキシシラン、2-シアノエチルトリメトキシ シラン、シアノメチルフェネチルトリエトキシシラン、

上記シランカップリング剤としては、2-アセトキシエ 50 3-シアノプロビルメチルジクロロシラン、3-シアノ

プロビルトリクロロシラン、3-シアノプロビルトリエ トキシシラン、トリフルオロプロピルトリメトキシシラ ン、トリフルオロプロピルトリクロロシラン、ノナフル オロヘキシルトリクロロシラン、トリデカフルオロオク チルトリメトキシシラン、トリデカフルオロオクチルト リクロロシラン、ヘブタデカフルオロデシルメチルジク ロロシラン、ヘプタデカフルオロデシルメチルジメトキ シシラン、ヘプタデカフルオロデシルトリクロロシラ ン、ヘプタデカフルオロデシルトリメトキシシラン、ト リデカフルオロオクチルメチルジクロロシラン、トリデ 10 リエタノールアミナト)チタンである。 カフルオロトリクロロシラン、トリデカフルオロオクチ ルトリエトキシシラン、トリエトキシプロピルーp-ニ トロベンズアミド、N-[3-(トリエトキシシリル) プロピル)-2,4-ジニトロフェニルアミン、ベータ ートリメトキシシリルエチルー2-ピリジン、2-〔2 (トリクロロシリル)エチル】ピリジン、4-〔2-(トリクロロシリル) エチル] ピリジン、N-(3-ト リエトキシシリルプロピル) - p - ニトロベンズアミド などが挙げられる。

明において好適に用いられるシランカップリング剤とし て、以下のものが挙げられる。

【0041】メチルトリメトキシシラン、メチルトリエ トキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エチルトリ エトキシシラン、プロピルトリメトキシシラン、プロピ ルトリエトキシシラン、ブチルトリメトキシシラン、ブ チルトリエトキシシラン、ヘキシルトリメトキシシシラ ン、ヘキシルトリエトキシシラン、オクチリトリメトキ シシラン、オクチルトリエトキシシラン、デシルトリメ トキシシシラン、デシルトリエトキシシラン、ドデシル 30 【0046】(C)-2 その他の接着性樹脂 トリメトキシシラン、ドデシルトリエトキシシラン、オ クタデシルトリメトキシシラン、オクタデシルトリエト キシシラン、メチルトリクロロシラン、エチルトリクロ ロシラン、プロピルトリクロロシラン、プチルトリクロ ロシラン、ヘキシルトリクロロシラン、オクチルトリク ロロシラン、デシルトリクロロシラン、オクタデシルト リクロロシラン、などが挙げられる。

【0042】(B)有機チタネート化合物

本発明に使用される有機チタネート化合物としては、例 えば、テトラエトキシチタンTi(OC,H,)。、テト ラプロポキシチタンTi(OC,H,)、テトラブトキ シチタンTi(OC,H,),、テトラペントトキシチタ ンTi(OC, H₁₁), テトラヘキソキシチタンTi (OC, H1,) (, F > 5+ 7 (2 - x + y + y + y) チタンTi [OCH, CH (C, H,) C, H,],、テトラ ドデシルアルコキシチタンTi(OC12H25)4、テト ラステアロキシチタンTi(OC17H15),、ジプロポ キシ・ビス (アセチルアセトナト) チタンTi (OC, H₇), [OC·(CH₃) CHCOCH₃], ジブトキ

4H₂), (OC, H₄N (C, H₄OH),), ΣΕ Γ Γ Γ + シ・ビス (ラクタト) チタンTi (OH), [OCH (CH₂) COOH),、チタニウム・プロポキシオクチ レングリコレートTi (OCH, CH (C, H,) CH (C,H,) OH],等のものが挙げられる。 【0043】上記のうち特に好ましいものは、テトラブ ロポキシチタン、テトラブトキシチタン、テトラキス (2-エチルヘキソキシ) チタン、ジプロポキシ・ビス (アセチルアセトナト) チタン、ジプトキシ・ピス(ト

【0044】(C)接着性樹脂等のポリマー 本発明に使用される接着性樹脂等のポリマーとしては、 例えば、オレフィン系接着性樹脂が挙げられる。 【0045】(C)-1 オレフィン系接着性樹脂 上記オレフィン系接着性樹脂としては、例えば、ポリエ チレンワックス、ポリエチレンワックスの酸化物、低密 度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、酸化ポリエチレ ン、エチレン-酢酸ビニル共重合体、エチレン-酢酸ビ ニルー一酸化炭素三次元共重合体、エチレン-アクリル 【0040】上記シランカップリング剤の他にも、本発 20 酸共重合体、エチレン-アクリル酸エステル共重合体、 エチレン-酢酸ビニル-アクリル酸三次元共重合体等の カルボキシル基含有エチレン-酢酸ビニル共重合体、エ チレン-酢酸ビニル-ビニルアルコール三次元共重合 体、エチレン一酸化イオン共重合体、スルフォン化ポリ エチレン、エチレンープロピレン共重合体、ポリプロピ レン、水添ポリブタジエン、水添ポリイソブレン、水添 ポリブタジエンースチレンブロック共重合体、水添ポリ イソプレン-スチレンプロック共重合体及びこれらの酸 化物、などが挙げられる。

> 上記オレフィン系接着性樹脂以外の接着性樹脂として は、例えば、ポリメチルアクリレート、ポリエチルアク リレート、ポリプチルアクリレート、ポリプタジエン、 ポリイソプレン、ポリアミド、ポリウレタン、ポリエス テル、ポリイミド、アセタール化ポリピニルアルコー ル、プチラール化ポリビニルアルコール、ブタジエンー スチレンランダム共重合体、ブタジエン-スチレンブロ ック共重合体、イソプレン-スチレンブロック共重合 体、等が挙げられる。

40 【0047】固体微粒子を各処理剤で処理する操作方法 としては、例えば以下に示す方法がある。

【0048】(1)各処理剤を含む分散液中に固体微粒 子を浸漬し、分散液をろ別した後、固体微粒子を乾燥す

【0049】(2)各処理液を含む分散液を固体微粒子 に噴霧又は塗布する。

【0050】上記(1)の方法において、処理液の濃 度、処理温度、処理時間等の条件は、例えば以下の通り である。

シ・ビス(トリエタノールアミナト)チタンTi(OC 50 【0051】固体微粒子1重量部を適当な分散媒(後

述) 1~1000重量部、好ましくは5~500重量部 に分散させ、これに各処理剤0.001~1重量部、好 ましくは0.005~0.3重量部を加え、常温または 加温下で10分~12時間、好ましくは30分~6時間 攪拌した後、分散媒を濾別し、残った固体微粒子を40 °C~500°C、好ましくは60°C~400°Cで15分~ 12時間、好ましくは30分~5時間加熱する。

【0052】上記分散媒としては、メタノール、エタノ ール、イソプロパノールなどのアルコール類:アセト ン、メチルエチルケトンなどのケトン類;メチルアセテ 10 洗浄して、6~15μmの固体微粒子(架橋高分子微球 ート、エチルアセテートなどのエステル類:ジオキサ ン、テトラヒドロフラン、メチルセロソルブ、エチルセ ロソルブなどのエーテル類:などの有機溶剤と水との混 合物が用いられる。上記有機溶剤と水との混合比は、有 機溶剤1重量部に対して水0.01~1重量部が好まし く、より好ましくは水0.05~0.5重量部である。 【0053】上記処理液の溶剤としては、n-ヘキサン 等の脂肪族炭化水素類;酢酸エチル等のエステル類:ベ ンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類が好 適に使用される。

【0054】上記処理は、各処理液を含む分散液で少な くとも2回固体微粒子を処理するものであり、その際、 初めに第1の層を形成した後第2の層を形成してもよ く、その逆の操作で第1および第2の層を形成してもよ 61

【0055】以上の処理によって、図1に示すように、 固体微粒子3の表面には第1の層1と第2の層2とがそ れぞれ共存することになり、該第1の層1と第2の層2 は、それぞれ表面に露出するように固体微粒子3の表面 に形成される。第1の層と第2の層の露出面積の比は、 各処理剤による処理条件を調整することによって任意に 変えることができる。

【0056】スペーサーによる液晶の異常配向を有効に 防止するためには、固体微粒子の表面張力と第1の層の 表面張力との比は $0.1 \sim 1$ が好ましく、またスペーサ 一の粉体流動性および水分散性を有効に高めるためには 固体微粒子の表面張力と第2の層の表面張力との比は1 ~10が好ましい。

[0057]

力に比して小さい表面張力を有する第1の層と、固体微 粒子の表面張力に比して大きい表面張力を有する第2の 層とを共存させることにより、第1の層でスペーサーに よる液晶の異常配向を防止することができ、また第2の 層でスペーサーの粉体流動性および水分散性を高めると とができる。

[0058]

【実施例】以下、本発明を実施例に基づいて具体的に説 明する。

【0059】(実施例1)

(1) スペーサーの作製

攪拌機および還流冷却器を備えた5リットルのセパラブ ルフラスコに、5%ポリビニルアルコールの2.5リッ トル溶液を準備し、これにジビニルベンゼン625g、 テトラメチロールメタンテトラアクリレート625g、 ベンゾイルパーオキサイド18.8gをそれぞれ均一に 溶解混合したモノマー溶液を仕込み、攪拌下で80℃に 昇温して10時間重合反応を行い、さらに95℃に昇温 して1時間重合反応を行った。次に、母液を分離した後 体)を得た。この固体微粒子を分級することにより、所 望の平均中心径を有する固体微粒子を得た。

【0060】次に、上記固体微粒子のうち、平均粒子径 6. 25 μm、標準偏差 (σ) = 0. 18 μmの固体微 粒子をとり、次のように2種の表面層の形成を行った。 【0061】まず、2~アセトキシエチルトリクロロシ ラン (チッソ社製、商品名:A-300) 3gを500 gのトルエンに溶解した処理液中に、前記固体微粒子1 00gを分散させ、55℃の水浴中で攪拌しながら1時 間加温した。次いで、反応液を濾別し、得られた固体微 20 粒子を120℃で1時間加熱処理して第1の層を形成し *t*c.

【0062】次に、テトラブトキシチタン(日本ソーダ 社製、B-1) 1gをトルエン400gに溶解した処理 液中に、前記固体微粒子を分散させ、55℃の水溶中で 攪拌しながら1時間加温した。次いで反応液を濾別し、 得られた固体微粒子を120℃で1時間加熱処理をして 第2の層を形成した。

【0063】(2)液晶表示素子の作製

30 一対の300mm平方のガラス板にCVD法によりSi O、膜を蒸着後、透明導電膜 I T Oをスパッタリング法 にて製膜した基板について、通常のフォトリソグラフィ ーにより I T O 電極のパターニングを行った。

【0064】この基板の双方にオフセット法により東レ 社製のポリイミド中間体LP-64を印刷し、280℃ で2時間焼成してポリイミド配向膜を形成した。その 後、この配向膜を液晶分子のツイスト角が240°とな るような方向にラビングを行った。

【0065】上記項目(1)で得たスペーサー(固体微 【作用】固体微粒子の表面に、その固体微粒子の表面張 40 粒子)を、水/エタノール混合溶媒(9/1容量比)1 リットルに30gの割合で添加した分散液を用い、1m m²当たり120個の密度で散布した後、シール印刷工 程に入った。シール剤としては一液性エポキシ樹脂であ る三井東圧化学社製ストラクトボンドを用いた。このよ うにして準備された基板を貼り合わせ、エポキシ樹脂を 180℃で1時間加熱加圧して硬化させた。この後、常 法により液晶を上記空セルに注入してSTN液晶セルを 作製した。

> 【0066】(実施例2)実施例1で用いた2-アセト 50 キシエチルトリクロロシラン3gの代わりにエチルトリ

11

クロロシラン1.5g(東レシリコーンTSL8226)とオクタデシルトリクロロシラン1.5g(東レシリコーンTSL8083)を用いたほかは実施例1と同様に行ってスペーサーを得、とのスペーサーを用いて液晶表示素子を得た。

【0067】(比較例1)実施例1の2-アセトキシエチルトリクロロシランの処理とテトラブトキシチタンの処理を行わなかったほかは、実施例1と同様に行ってスペーサーを得、このスペーサーを用いて液晶表示素子を得た。

【0068】(比較例2)実施例1のテトラブトキシチタンの処理を行わなかったほかは、実施例1と同様に行ってスペーサーを得、このスペーサーを用いて液晶表示素子を得た。

【0069】(比較例3)実施例1の2-アセトキシエチルトリクロロシランの処理を行わなかったほかは、実施例1と同様に行ってスペーサーを得、このスペーサーを用いて液晶表示素子を得た。

[0070] (実施例3)

(1) スペーサーの作製

まず、2-アセトキシエチルトリクロロシラン(チッソ 社製、商品名:A-300)3gを500gのトルエン に溶解した処理液中に、シリカ粒子(平均粒径3.75 μm、標準偏差0.11μm)100gを分散させ、5 5℃の水浴中で攪拌しながら1時間加温した。次いで、 反応液をろ別し、得られたシリカ粒子(固体微粒子)を 120℃で1時間加熱処理して第1の層を形成した。

【0071】次に、テトラブトキシチタン(日本ソーダ製、B-1)1gをトルエン400gに溶解した処理液中に、前記固体微粒子を55℃の水溶中で攪拌しながら301時間加温した。次いで反応液をろ別し、得られた固体微粒子を120℃で1時間加熱処理をして第2の層を形成した。

【0072】(2)液晶表示素子の作製

上記項目(1)で得られた固体微粒子を用いたこと以外は、実施例1と同様にしてSTN液晶セルを作製した。 [0073] (実施例4)実施例3で用いた2-アセトキシエチルトリクロロシラン3gの代わりにエチルトリクロロシラン1.5g(東レシリコーンTSL822

6) とオクタデシルトリクロロシラン1.5g(東レシリコーンTSL8083)を用いたほかは実施例3と同様に行ってスペーサーを得、このスペーサーを用いて液晶表示素子を得た。

【0074】(比較例4)実施例3の2-アセトキシエチルトリクロロシランの処理とテトラブトキシチタンの処理を行わなかったほかは、実施例3と同様に行ってスペーサーを得、このスペーサーを用いて液晶表示素子を得た。

10 【0075】(比較例5)実施例3のテトラブトキシチタンの処理を行わなかったほかは、実施例3と同様に行ってスペーサーを得、このスペーサーを用いて液晶表示素子を得た。

【0076】(比較例6)実施例3の2-アセトキシエチルトリクロロシランの処理を行わなかったほかは、実施例3と同様に行ってスペーサーを得、このスペーサーを用いて液晶表示素子を得た。

[0077] (評価)上記実施例1~4および比較例1~6で得られたスペーサーおよび液晶表示素子について20 以下の項目を評価した。

【0078】(1)粉体流動性:試料5gを4mm中のガラスロートに投入し、粉体の管の中の通過性を観察した。

【0079】(2)液晶の異常配向性:作製した液晶表示素子にDC50V×10秒の印加後のスペーサー回りの光抜けを、光学顕微鏡(×500倍)で観察した。なお、光抜けとは、スペーサーの周囲の液晶分子が水平配向することにより、スペーサーの周囲に照射された光が液晶部分を通過して金環のように光る現象をいう。

0 【0080】(3)処理層の表面張力の測定:スペーサーを表面処理したものと同じ材料で平面基板を処理し、その平面基板の表面張力をぬれ指数標準液で測定し、その値をスペーサーの処理層の表面張力として評価した。 【0081】実施例1、2および比較例1~3の結果を表1に示す。実施例3、4および比較例4~6の結果を

表2に示す。 【0082】

【表1】

13

			表面强力 (dya/cn)	実施例		比較例		
				ı	2	1	2	3
	固体 微粒 子	1) 5' t' =#^ 7t' 7/ 7}747-#497 7437946-}	3 5	50/50	50/50	80/80	\$0/50	50/50
粗	第1の層	2) 2-7t 49xf w 149dd y 57	3 1	8	_	_	3	-
战		3) 1 fp 49 nay 77 199 7° yp 49 aa y 77	推定 (20)	_	1.5	_	_	-
	第 2 の層	() 9137° 144f97	4 0	1.0	1.0	_	_	1.0
-	66	1)粉体流動性		0	0	0	× 流れない	0
評		2) 異常配向 (光抜け)		0	0	× 光抜け大	0	× 光抜け大

[0083]

* * 【表2】

Γ			表面張力 (dyn/cn)	実施例		比較例		
ļ.				8	4	4	5	6
	固体 微粒 子	1)シリカ	3 3	100	100	100	100	100
和	第1の階	2) 2-72 49×134 49×11932	2 9	3	,	_	3	· -
成		3) 1fp} 49mmy77 1997* y#F49mmy7y	推定 (20)	_	1.5	_	-	-
	第 2 の暦	4) 71-57" 1445-57	4 2	1.0	1.0	_	-	1.0
	(5	1)粉体流動性		0	0	0	× 流れない	0
**		2) 異常配向 (光抜け)		0	0	× 光抜け大	0	× 光抜け大

[0084]

【発明の効果】本発明によれば、固体微粒子の表面張力 に比して小さい表面張力を有する第1の層により、液晶 を垂直配向させることができ、偏光板の保護フィルムを 剥がす時の静電気や、輸送時の振動等により発生するス 40 ある。 ペーサー回りの光抜け(液晶分子が水平配向している) を低減し、表示品位を向上させることができる。

【0085】また、固体微粒子の表面張力に比して大き い表面張力を有する第2の層により、粉体流動性や水分 散性が改善され、基板への散布性が向上する。

【0086】従って、液晶分子の異常配向を防止し、か つ粉体流動性や水分散性の改善された液晶表示素子用ス ペーサーとそれを用いた液晶表示素子を提供することが できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のスペーサーの一実施例の拡大断面図で

【符号の説明】

- 1 固体微粒子の表面張力より小さい表面張力を有する
- 2 固体微粒子の表面張力より大きい表面張力を有する 第2の層
- 3 固体微粒子

【図1】

